

Remarks

○功能介紹

設備功能：

佈植 BF₂、P、As、B 離子源。

製程條件：

能量(Kev):5~45 Kev

劑量(Dose):5E14~5E15 (ion/cm²)

○系統限制

1. 禁止破片

2. 晶圓厚度低於600um以下將有破片疑慮，請事先告知，並不負責。

3. tilt 角度 ≤ 30°

4. 能量(Kev) ≤ 45 Kev ; ≥ 5 Kev

5. 劑量(Dose) ≤ 5E15(ion/cm²) ; ≥ 5E14(ion/cm²)

6. 若未註明 Tilt 及 Twist 角度, 預設值為 Tilt : 7° , Twist : 0°。

○申請表請務必詳實填寫。

○若有任何違反注意事項而導致機台異常者，將處以相關罰則